
編集後記

JSA の 22 巻 3 号をお届けします。

Powell 賞を受賞した松本さんの記事を解説として掲載しました。XPS の定量精度の向上はわれわれに課せられた大きな課題です。バックグラウンド除去の再現性は、分析結果の信頼性向上に大きく寄与することが期待されます。

巻頭言はコベルコ科研の笹川さんにお願ひしました。笹川さんの言にもありますように、多くの方が参加し、意見を述べていくことで、表面分析技術が向上します。SASJ への参加と、本誌への積極的な投稿をお願いします。(眞田)

JSA Journal of Surface Analysis

JSA 編集委員会 jsa@sasj.jp 電話:0467-85-4220 / Tel: +81-467-85-4220

編集委員長：眞田 則明 (アルバック・ファイ)

編集理事：佐藤 美知子 (富士通クオリティ・ラボ)

編集委員：阿部 芳巳 (MCHC R&D シナジーセンター), 伊藤 博人 (コニカミノルタ),
井上 雅彦 (摂南大学), 大友 晋哉 (古河電気工業),
大村 和世 (東北大学), 木村 昌弘 (JX 金属),
熊谷 和博 (産業技術総合研究所), 鈴木 峰晴 (筑波大学),
田沼 繁夫 (物質・材料研究機構), 當麻 肇 (日産アーク),
永富 隆清 (旭化成), 橋本 哲 (JFE テクノリサーチ),
吉川 英樹 (物質・材料研究機構), 吉原 一紘 (シエンタ オミクロン)

SASJ: International Advisory Board

J. T. Grant (University of Dayton, USA)

H. J. Kang (Chungbuk National University, Korea)

S. Hofmann (Max-Planck-Institute for Metals Research, Germany)

A. Jablonski (Institute of Physical Chemistry, Poland)

C. J. Powell (National Institute of Standards and Technology, USA)

M. P. Seah (National Physical Laboratory, UK)

Y. C. Ling (National Tsing Hua University, Taiwan)

Journal of Surface Analysis Vol. 22, No.3

編集・発行：一般社団法人表面分析研究会

<http://www.sasj.jp/>

2016 年 3 月 16 日 印刷

2016 年 3 月 18 日 発行

発行所：〒108-0074 東京都港区高輪 3-6-7

一般社団法人表面分析研究会

電話：03-3473-6878 FAX：03-3473-6862

Printed: March 16, 2016

Published: March 18, 2016

Published by

The Surface Analysis Society of Japan

Takanawa 3-6-7, Minato-ku, Tokyo 108-0074

Tel: +81-3-3473-6878 Fax: +81-3-3473-6862